

АВТОРЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «АНАЛИТИКА И КОНТРОЛЬ» (2004, Т.8)

- Александров Ю.А. ННГУ. № 4. С.386-390.
 Андреев Я.Г. ЗАО «КМЗ». № 2. С.192-195.
 Аношин Г.Н. ОИГГМ СО РАН. № 2. С.212-219.
 Артыков А.Т. УзНУ. № 4. С.367-370.
 Бабченко Г.А. ТГУ. № 2. С.220-224.
 Багрецова М.А. УрГУ. № 4. С.391-398.
 Байрачная О.В. МЗОСС. № 2. С.182-186.
 Белоголова Г.А. ИГ СО РАН. № 4. С.405-409.
 Белозерова О.Ю. ИГ СО РАН. № 1. С.41-49.
 Бехтерев А.В. Оптоэлектроника. № 2. С.104-109, С.110-115, С.135-140.
 Боровиков В.М. Оптоэлектроника. № 2. С.125-128.
 Бородулина Г.И. ЗАО «КМЗ». № 2. С.192-195.
 Брусничкин А.В. МГУ, Акуст. инст. № 3. С.257-263.
 Буйко Е.В. НИИЦ «Кристалл», № 1. С.81-85.
 Василенко Л.И. АО «Казцинк». № 2. С.203-207.
 Васильев И.Л. ИДСиТУ. № 2. С.150-156.
 Васильева И.Е. ИГ СО РАН. № 2. С.150-156.
 Вахненко С.В. УзНУ. № 4. С.367-370.
 Вовкотруб.Э.Г. ИВТЭ УрО РАН. № 4. С.349-357.
 Гавриленко М.А. ТГУ. № 1. С.86-88.
 Гавриленко Н.А. ТГУ. № 1. С.86-88.
 Гаврилюков Н.Н. ОАО «ЗСМК». № 2. С.157-165.
 Гаранин В.Г. Оптоэлектроника. № 2. С.116-124.
 Геворгян А.М. УзНУ. № 4. С.367-370.
 Голик В.М. УЭХК. № 3. С.250-256, №4. С.399-404, С.410-416.
 Гуничева Т.Н. ИГ СО РАН. № 3. С.273-279, № 4. С.405-409, С.433-439.
 Дементьева Е.В. УГТУ-УПИ. № 1. С.50-52, № 3. С.264-268.
 Дерендяев Б.Г. НИОХ СО РАН. № 1. С.3-15.
 Домбровская М.А. УГТУ-УПИ. № 2. С.147-149, № 3. С.285-294.
 Егерев С.В. Акуст. инст. № 3. С.257-263.
 Еремин Д.В. ИОС УрО РАН. № 4. С.428-432.
 Ёлтышев В.П. УНИИ. № 3. С.280-284.
 Жеенбаев Ж.Ж. ИФ НАН. № 1. С.89-94.
 Закирьянова И.Д. ИВТЭ УрО РАН. № 1. С.58-63.
 Заксас Н.П. ИНХ СО РАН. № 3. С.240-244.
 Занозина В.Ф. ННГУ. № 1. С.53-57.
 Запорожских А.В. Ф-л «ИрАЗ» № 2. С.200-202.
 Зарубина О.В. ИГ СО РАН. № 3. С.230-239.
 Захарова Э.А. ТГУ. № 3. С.269-272.
 Заякина С.Б. ИНХ СО РАН, ОИГГМ СО РАН. № 2. С.212-219, № 4. С.377-385.
 Землянюк Т.П. ОАО «КЗЦМ». № 2. С.187-191.
 Земскова И.А. Союзцветметавтоматика. № 3. С.305-310.
 Зорин А.Д. ННГУ. № 1. С.53-57.
 Зубков В.Г. ИХТТ УрО РАН. № 4. С.417-422.
 Ивановский А.Л. ИВТЭ УрО РАН. № 4. С.349-357.
 Ивонина Т.С. АлтГУ. № 4. С.371-376.
 Избаш О.А. МЗОСС. № 2. С.182-186.
 Ильюша Т.Г. ОАО «КЗЦМ». № 2. С.187-191.
 Казимиров В.И. ННГУ. № 1. С.53-57.
 Кара-Ушанов В.Ю. УГТУ-УПИ. № 2. С.147-149.
 Карезин К.И. ПО «Маяк». № 1. С.74-80.
 Кисель Т.А. УЭХК. № 3. С.250-256, № 4. С.399-404, С.410-416.
 Клемес Н.В. ННГУ. №4. С.386-390.
 Книжник А.В. ОАО «СибВАМИ». № 2. С.196-199.
 Кобелевская Т.В. МЗОСС. № 2. С.182-186.
 Ковальчук В.М. ОАО «ЧусМЗ». № 2. С.166-169.
 Комисарова Л.Н. ИНХ СО РАН. № 3. С.240-244.
 Корзун И.В. ИВТЭ УрО РАН. № 1. С.58-63.
 Корякова О.В. ИОС УрО РАН. № 4. С.423-427.
 Костерина Е.В. Аналитик Йена. № 3. С.295-298.
 Кочедыков В.А. ИВТЭ УрО РАН. № 1. С.58-63.
 Красильников В.Н. ИХТТ УрО РАН. № 4. С.417-422.
 Кривоzubов В.А. Союзцветметавтоматика. № 3. С.305-310.
 Кудашева Ф.Х. БашГУ. № 1. С.64-69.
 Кузнецова А.И. ИГ СО РАН. № 3. С.230-239.
 Кузьмина Н.В. БашГУ. № 1. С.64-69.
 Курбатова И.Б. ОАО «ЕкЗОЦМ». № 2. С.170-175, С.176-181.
 Кюн А.В. ОАО «СибВАМИ». № 2. С.196-199.
 Лабусов В.А. ИАиЭ СО РАН. № 2. С.104-109, С.110-115, С.135-140.
 Лакиза Н.В. УрГУ. № 4. С.391-398.
 Лебедев К.С. НИ РХТУ. № 1. С.3-15.
 Липко С.В. ОАО «СибВАМИ». № 2. С.196-199.
 Лисиенко Д.Г. УГТУ-УПИ. № 2. С.147-149, С.176-181, № 3. С.285-294.
 Лисиенко М.Д. ОАО «ЕкЗОЦМ». № 2. С.170-175, С.176-181.
 Лосев В.Н. НИИЦ «Кристалл», № 1. С.81-85.
 Лукутцов А.А. ННГУ. №4. С.386-390.
 Мазняк Н.В. НИИЦ «Кристалл», № 1. С.81-85.
 Майстренко В.Н. БашГУ. № 1. С.64-69.
 Макагон В.М. ИГ СО РАН. № 1. С.41-49.
 Мальцев Н.Е. Союзцветметавтоматика. № 3. С.305-310.
 Мандрик Е.М. Оптоэлектроника. № 2. С.129-134.
 Мандрыгин В.В. ОАО «ЗСМК». № 2. С.157-165.

- Марьянов Б.М. ТГУ. № 3. С.269-272.
 Матерн А.И. УГТУ-УПИ. № 1. С.50-52, № 3. С.264-268.
 Матяшенко Г.В. ИГ СО РАН. №4. С.405-409.
 Меньшиков В.И. ИГ СО РАН. № 1. С.33-40.
 Москвина Г.А. ЗАО «КМЗ». № 2. С.192-195.
 Музгин В.Н. УГТУ-УПИ. № 1. С.16-32, №4. С.440-441.
 Неклюдов О.А. Оптоэлектроника. № 2. С.116-124.
 Неудачина Л.К. УрГУ. № 4. С.391-398.
 Овчинников О.Б. Акуст. инст. № 3. С.257-263.
 Орлова Н.В. МГУ, Акуст. инст. № 3. С.257-263.
 Отмахов В.И. ТГУ. № 3. С.245-249.
 Павлычева Н.К. КАИ. № 3. С.299-304.
 Пак А.С. ИАиЭ СО РАН. № 2. С.104-109.
 Пашкова Г.В. ИГ СО РАН. № 3. С.273-279, №4. С.433-439.
 Пелевина Н.Г. ВНИИЦветМет. № 2. С.203-207.
 Петреева Е.Ю. ОАО «ЕкЗОЦМ». № 2. С.170-175, С.176-181.
 Петров Л.А. ИОС УрО РАН. № 4. С.428-432.
 Петроченко Д.В. Оптоэлектроника. № 2. С.116-124, С.125-128.
 Пищенко С.М. Оптоэлектроника. № 2. С.125-128.
 Подорожняк К.В. ОАО «КЗЦМ». № 2. С.187-191.
 Полякова Е.В. ИНХ СО РАН. № 1. С.70-73.
 Полянская Е.М. НГУ. № 1. С.70-73.
 Попов В.И. Оптоэлектроника. № 2. С.99-103, С.104-109, С.110-115.
 Прищепов Л.Ф. Союзцветметавтоматика. № 3. С.305-310.
 Проскурнин М.А. МГУ. № 3. С.257-263.
 Путьмаков А.Н. Оптоэлектроника, ИаиЭ СО РАН. № 2. С.104-109, С.110-115, С.125-128, С.135-140, С.212-219, С.141-146.
 Рихванов Л.П. ТГУ. № 2. С.220-224.
 Рязина Е.В. ОАО «ЧусМЗ». № 2. С.166-169.
 Самопляс В.Н. ОАО «ЗСМК». № 2. С.157-165.
 Сапельникова С.В. БашГУ. № 1. С.64-69.
 Сапрыгин А.В. УЭХК. №4. С.410-416.
 Селюнин Д.О. Оптоэлектроника, ИаиЭ СО РАН. № 2. С.110-115, С.125-128.
 Семенова Е.В. УГТУ-УПИ. №4. С.442-445.
 Сидельников А.В. БашГУ. № 1. С.64-69.
 Силаев С. Миллипор. № 3. С.311-312.
 Скорик Ю.А. УрГУ. № 4. С.391-398.
 Слепухин В.К. УГТУ-УПИ. №4. С.417-422, С.442-445.
 Смирнов А.В. Оптоэлектроника. № 2. С.116-124.
 Сорокатый Э.В. ОАО «КЗЦМ». № 2. С.187-191.
 Старовойтова О.В. ПО «Маяк». № 1. С.74-80.
 Стась И.Е. АлтГУ. № 4. С.371-376.
 Степанова А.А. ННГУ. № 4. С.386-390.
 Степанова О.В. ПО «Маяк». № 1. С.74-80.
 Стрекаловский В.Н. ИВТЭ УрО РАН. № 4. С.349-357.
 Строков И.И. НИОХ СО РАН. № 1. С.3-15.
 Субботина Т.И. Центр судэкспертизы. № 2. С.208-211.
 Суриков В.Т. ИХТТ УрО РАН. № 1. С.16-32.
 Таштанов Р.А. ИФ НАН. № 1. С.89-94.
 Тетюрев А.С. УНИИ. № 3. С.280-284.
 Трепачев С.А. УЭХК. № 3. С.250-256, №4. С.399-404, С.410-416.
 Трофимчук А.К. КиевНУ. № 1. С.81-85.
 Тютюнник А.П. ИХТТ УрО РАН. № 4. С.417-422.
 Уймин М.А. ИФМ УрО РАН. № 4. С.423-427.
 Урманбетов К. ИФ НАН. № 1. С.89-94.
 Федоров В.И. ИЛФ СО РАН. № 4. С.358-366.
 Фокин А.В. Акуст. инст. № 3. С.257-263.
 Харчук В.Г. ИОС УрО РАН. № 4. С.423-427.
 Хмара Е.Ф. ИОС УрО РАН. № 4. С.423-427.
 Чечина И.П. ННГУ. № 4. С.386-390.
 Чупарина Е.В. ИГ СО РАН. № 3. С.273-279, №4. С.405-409.
 Шабанова Е.В. ИГ СО РАН. № 2. С.150-156.
 Шведов С.Н. МЗОСС. № 2. С.182-186.
 Шелпакова И.Р. ИНХ СО РАН. № 3. С.240-244.
 Шипунов Б.П. АлтГУ. № 4. С.371-376.
 Шишов М.Г. УГТУ-УПИ. № 1. С.50-52, № 3. С.264-268.
 Штин А.П. ИХТТ УрО РАН. № 4. С.417-422.
 Шуваева О.В. ИНХ СО РАН. № 1. С.70-73.
 Ятлук Ю.Г. ИОС УрО РАН. № 4. С.391-398.

Принятые сокращения

Акуст. инст. – Акустический институт им.Н.Н.Андреева, г.Москва.
 АлтГУ – Алтайский государственный университет, г.Барнаул.
 Аналитик Йена – Представительство компании «Аналитик Йена АГ», г.Москва
 АО «Казцинк» – Metallургический комплекс АО «Казцинк» г.Усть-Каменогорск, Казахстан.
 БашГУ – Башкирский государственный университет, г.Уфа
 ВНИИЦветМет – Дочернее государственное предприятие «ВНИИЦветМет». Усть-Каменогорск, Казахстан.
 ЗАО «КМЗ» – ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», г.Кыштым Челябинской обл.

ИиЭ СО РАН – Институт автоматики и электрометрии, г.Новосибирск.
 ИВТЭ УрО РАН – Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, г.Екатеринбург.
 ИГ СО РАН – Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, г.Иркутск.
 ИДСиТУ – Институт динамики систем и теории управления СО РАНБ. Г.Иркутск.
 ИЛФ СО РАН – Институт лазерной физики СО РАН, г.Новосибирск.
 ИНХ СО РАН – Институт неорганической химии им. А.В.Николаева СО РАН, г.Новосибирск.
 ИОС УрО РАН – Институт органического синтеза УрО РАН, г.Екатеринбург.
 ИФ НАН – Институт физики Национальной Академии наук Кыргызской Республики, г.Бишкек, Кыргызстан.
 ИФМ УрО РАН – Институт физик металлов УрО РАН, г.Екатеринбург.
 ИХТТ УрО РАН – Институт химии твердого тела УрО РАН, г.Екатеринбург.
 КАИ – Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева, г.Казань.
 КиевНУ – Киевский национальный университет, г.Киев, Украина.
 МГУ – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г.Москва.
 МЗОСС – ФГУП «Московский завод по обработке специальных сплавов», г.Москва.
 Миллипор – Московское представительство компании «Миллипор», г.Москва.
 НГУ – Новосибирский государственный университет, г.Новосибирск.
 НИ РХТУ – Новомосковский институт РХТУ им.Д.И.Менделеева, г.Новомосковск Тульской обл.
 НИИЦ «Кристалл» – Научно-исследовательский инженерный центр «Кристалл», г.Красноярск.
 НИОХ СО РАН – Новосибирский институт органической химии им.Н.Н.Ворожцова СО РАН, г.Новосибирск.
 ННГУ – Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, г.Нижний Новгород.
 ОАО «ЕкЗОЦМ» – ОАО «Екатеринбургский завод обработки цветных металлов», г.Екатеринбург.
 ОАО «ЗСМК» – ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», г.Новокузнецк Кемеровской обл.
 ОАО «КЗЦМ» – ОАО «Красноярский завод цветных металлов», г.Красноярск.
 ОАО «СибВАМИ» – Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности, г.Иркутск.
 ОАО «ЧусМЗ» – ОАО «Чусовской металлургический завод», Чусовой Пермской обл.
 ОИГГМ СО РАН – Объединенный институт геологии, геофизики и минералогии им. А.А.Трофимука СО РАН, г.Новосибирск.
 Оптоэлектроника – ООО «ВМК-ОПТОЭЛЕКТРОНИКА», г.Новосибирск.
 ПО «Маяк» – ФГУП ПО «Маяк», г.Озерск Челябинской обл.
 Союзцветметавтоматика – ОАО «Союзцветметавтоматика, г.Москва.
 ТГУ – Томский государственный университет, г.Томск.
 УГТУ-УПИ – Уральский государственный технический университет – УПИ, г.Екатеринбург.
 УзНУ – Национальный университет Узбекистана им.Мирзо Улугбека, г.Ташкент, Узбекистан.
 УНИИ – Уральский научно-исследовательский институт, г.Екатеринбург.
 УрГУ –Уральский государственный университет им. А.М.Горького, г.Екатеринбург.
 УЭХК – Уральский электрохимический комбинат, г.Новоуральск Свердловской обл.
 Ф-л «ИрКАЗ» – Филиал «ИрКАЗ» ОАО «СУАЛ» г.Шелехов Иркутской обл.
 Центр судэкспертизы – Сибирский региональный центр судебной медицины МЮ РФ, г.Новосибирск.

* * * * *